(54) INSERTION INPUT-FREE NECTOR

(11) Kokai No. 54-157293 (43) 2.1979 (19) JP

(21) Appl. No. 53-66348 (22) 6-z.1978

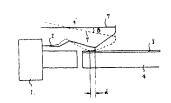
(71) FÜJITSU K.K. (72) KIYOUICHIROU KOUNO

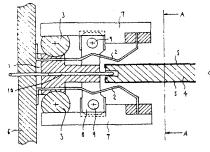
(52) JPC: 60D124

(51) Int. Cl2. H01R13/10,H01R23/02

PURPOSE: To enable contacting surface cleaning action to take place automatically by making it possible for one end of a panel-like spring to draw an arc.

CONSTITUTION: One ends of panel-like spring terminals 2 having bends on the centers are held by mounting seats 1, and this is provided with an operating mechanism capable of pressing the panel-like spring terminals 2 against a contact seat 5 of a connector 4 on inserting side. Further, as this is provided with lever members 7 supporting the other ends of the panel-like terminals and their supporting members 8, the other ends of the panel-like spring terminals 2 are allowed to make arc-drawing motion by manipulating the operating mechanism so that the bends of the panel like spring terminals 2 contact the contact seat 5 electrically. As the contact seat 5 and the panel-like spring terminals 2 start rub each other in this position, it becomes possible for their respective contacting surfaces to be cleaned satisfactorily.





(54) HEAT-RESISTING INSULATION TAPE

(11) Kokai No. 54-157295 (43) 12.12.1979 (19) JP

(21) Appl. No. 53-65742 (22) 6.2.1978

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) KENZOU KADOTANI(2)

(52) JPC: 62A0;56B101;55A01

(51) Int. Cl². H01B3/56,H01B3/02,H01F5/06,H02K3/30

PURPOSE: To improve humidity resisting properties of a tape, without injuring its flexibility and adhesiveness between mica sheet and glass or among mica grains, by joining with a composite mica sheet, treated by coupling agent, onto a glass with silicon resin.

constitution: A composite mica sheet, immersed in a solution of a coupling agent of R'~Si(OR)_n or R'~Ti(OR)_n, etc., is dried, and then, mica grains are joined with the coupling agent so that adhering rate of the coupling agent against the composite mica sheet becomes 0.1~3 wt%. A base material of glass, onto which silicon resin is impregnated or applied so that its content becomes 15~5 wt% of an entire tape, is joined onto thus prepared composite mica sheet and then it is heated to solidify the resin and to unite the composite mica sheet with the base material of glass into a continuous structure. By doing so, it is possible to improve humidity resisting properties with less resin and, at the same time, effect of the coupling agent maintains satisfactory flexibility and adhesiveness.

(54) ELECTRODE STRUCTURE AND THE MANUFACTURING METHOD

(11) Kokai No. 54-157296 (43) 12.12.1979 (19) JP

(21) Appl. No. 53-65681 (22) 6.2.1978

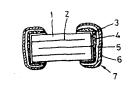
(71) TOKYO DENKI KAGAKU KOGYO K.K. (72) MINORU TAKATANI

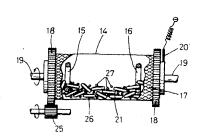
(52) JPC: 62A1;59E101.1;59D0

(51) Int. Cl². H01B1/02,H01C7/00,H01G1/005

PURPOSE: To obtain an electrode of excellent adhesiveness and heat-resisting strength by electroplating Cu, Ni and Sn or Sn alloy, and in such an order, onto metallic substructure of Pd, etc., provided on a porcelain base.

CONSTITUTION: A porcelain elementary body 21, provided with a metallic substructure 3 formed by plating onto a porcelain base 1 of metals consisting of Pd, Pt, Au and Ag or their alloys and frit, is soaked into rotary barrel type electric field plating tanks for plating of Cu, Ni and Sn or Sn alloy in turn together with metallic pellets or metal-covered pellets 27 for increasing in number of electric current passages, and in doing so, electroplating processes are performed in turn to form Cu layer 4, Ni layer 5 and Sn layer or Sn alloy layer 6 on the metallic substructure 3. For further improvement of electroplating efficiency, it might be possible to blow foam of inert gas into the rotary barrel 14 at the time of electro-plating process so that electrolyte and the porcelain elementary body can be fluidized. By doing so, it is possible to form (or manufacture) an electrode provided with excellent tensile strength and heat-resisting properties and also satisfactory soldering performance.





(19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54-157296

Int. Cl.²

H 01 G

識別記号 ⑬日本分類

庁内整理番号 @公開 昭和54年(1979)12月12日

H 01 B 1/02 H 01 C 7/00 62 A 1 59 E 101.1 6762-5E 6918-5E

発明の数 2

59 D 0

2112-5E

審查請求 未請求

(全 4 頁)

69電極構造とその製造法

1/005

顧 昭53--65681

②特 ②出

顧 昭53(1978)6月2日

⑫発 明 者 高谷稔

東京都中央区日本橋一丁目13番

1号 東京電気化学工業株式会 社内

⑪出 願 人 東京電気化学工業株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番

1号

個代 理 人 弁理士 倉内基弘

外1名

9% 網 個

1. 発明の名称 電極構造とその製造法

2.特許請求の範囲

- (1) 一般器基体にパラジウム、白魚、金、銀または とれらの合金から選ばれた金銭及びフリットを燃 付けた下地金銭に、例、ユッケル及び錦または総 合金をこの順に電着して成る電框構造。
- (2) 磁器基体にバラジウム、白金、金、銀または これらの合金から選ばれた金属及びフリットを供付けて下地金属とした磁器業体を、金銭小球また は金銭被製小球と共に銀、ニッケル及び錦または 総合金電海用の回転パレル式各電解めつき褶内に 単次受徴し、前記下地金銭上に取次金銭器の電差 を行うことを特徴とする電線構造の製造方法。
- (5) 第2項の方法において、不括性ガスの他を回転パレルに吹込むことを特徴とする電極構造の製造方法。

4. 発明の幹細な説明

本発明は磁器コンデンサ、磁器基件に焼付けた 抵抗膜より成る電気抵抗等における電板及びその 製造方法に関する。

従来総級物および半導体磁器等に競争を形成するには、低融点ガラス粉末いわゆるフリットを設施料に分散させてベースト状とし、印刷敞布して焼付けを行つていた。しかし、フリットが多れてといか、電極に対したの間が発展になるとしても半田が銀を合金化してしまりことにより磁器から電極が頻離しやすく、強度の剝いるのになった。

上記の対策として、本出版人は特公昭 4 6 - 2 1 5 2 8 号及び特公昭 5 0 - 4 0 5 8 号において、上記フリット接着薬の銀電体の表面に電券法によりエッケルまたは痢を被潰する方法を提案した。磁器コンデンサの電板は誘電体の表面に部分的に形成されるに過ぎないから、電流路の接続または確保が難しく、特に小型の磁器コンデンサに

特部(654--157296(2)

一方、報酬チップコンデンサーの場合には飲牧ないし数十枚以上の正電をと負電線を誘電体の設計を介在して交互に取量させた電線(内部電極)を使用するが、この場合には内部電極を避難を使用するが、この場合には内部電極を設けても必要があるから960で程度で表現する銀は使用できず、白金、パラジウム・金合金、パラジウム・金・銀合金、パラジウム・金・銀合金、パラジウム・金・銀合金、パラジウム・金・銀合金、パラジウム・金・銀合金、パラジウム・金・銀合金、パラジウム・金・銀合金、パラジウム・金・銀合金

金属を使用する必要がある。従つて、積解チップコンデンサの両端面に製出される正負内部電板を外部電板としては電気接続性を考慮して上記金属と表和性の高い金属例えば上記金属と同一または組収の金属で先ず下地を形成する必要がある。例えばパラジウムまたはパラジウム・銀合金、銀等が使用される。

ところが、先きに述べた銀電機及び削段に述べたパラジウム等の電機は、前配等許公等の方法によつてニッケルを付着しても単田付温度に対して必要な耐熱強度は得られず、ほぼ270℃、10秒間(電像原みで均大させれば半田耐熱強度は大きくなるが、これは電優コストアップの要因となる。このように、いずれの場合にも半田耐熱性が弱いという事が共通の欠点であつた。

検近とくに各種電子機器のブリント回路基板の 半田付状況として半田楠に1 国のみではなくて2 回過す方式が多くなりつつあり、この様な状況で はコンデンサの電板の耐熱性向上が必然的に要案

されて来た。

本発明者はとれについて種々研究した結果、磁 器基質に敷けたパラジウムその他の金属下地にデ ッケルを直接無着する代りに、先ず剣を舞者し、 次にニッケルを観光し、さらに錺または銀合金を 電影するととによりすぐれた接着力及び耐熱強度 を有する磁器コンデンサを提供し得た。銅は下地 用の金属と電粉金製のイオン化額向に対して丁度 よいイオン化物向を有するため接着強度を向上さ せる。これは後で実施例に示す避りである。また ニッケルに終いて錫を電船すると半田付着性の向 上が著しい。若しニッケル層のみを用いると、空 気により容易に換化され強酸性フラックスの使用 が必要となり、ひいてコンデンサの特性を低下さ せるのみならず、それを取付けるプリント基板の 熊化等機器の催眠性を低下させる。なお殿器コン デンサは一例であつて下地金属として上記した耐 熱性合金または金属を使用する酚器案子例えば薄 験抵抗体を付着した磁器基板の電板において本発 明を異体化することもできる。

さらに本発明は上記した電粉方法の改良法をも提供するもので、 磁器基体の下地金属への電粉能率を改善するために電解メッキパレル内に多数の金属小球またはガラス球に金属被覆を施したが球を収容して助材として使用する。さらに、 不活性ガス気泡を電解メッキパレル内に吹込むことも本発明の目的の 1 つである。

以下本発明を図面に関連して説明する。

ベーストとして第1数の多層チップコンデンサー・ 両螺面に印刷量布される。

劇解 4、ニッケル暦 5 及び 棚または 網合金階 6 は 前記特許 公報の方法に従って、または本発明の 改良方法に従って 服次下地金額の上に電着される。

今、典型的な電極の1例を示すと、下地金製脂 5の即みは約15-40 M、電解めつき金額のう ち銅脂 4 は 4-6 M、ユッケル暦 5 は 1-4 M及 び続または朝台金属 6 は 4-6 Mである。

特別的54-157296(3) 中化挿入した磁器コンデンサー素体 2 1 は、電解 被中で駆動ギャー 2 5 により回転するととにより 下地 金 解 度 5 の上に電着され、東いは先行する異 機 電 着 順 に電 着される。

第2 図には、さらに金属小球または金属被覆を 例えば無電解めつきで施したガラス球 2 7 を装入 した例が示されている。このような小球は本発明 の所定の電極の形成には必須ではないが電流路の 数を大幅に増やすことにより電着能率を大きく向 上させるので本発明の方法を構成する。

が上がる。空気の吹込みとはちがつて電板7の表 mは酸化されるおそれがなく、関々に異種電 発催 を形成して行く場合(各酸の電 癌操作は同種の、 しかし別の槽で実施される)に良好な電光が選成 できる。

(類3例の助合化、第2例と同様な導電性小球を使用するとさらに効率が上がる。

次に本発明に従つて下地金属の上に版次側、ニッケル及び弱または錫台魚を形成して成る電影の例を挙げ、その劇熱強度及び引張り強度を示す。

	下加金牌	传统	数解メツキ	耐熱強度	別級り強度に
ĭ	Pd 100%	3	Cu+Ni+8n	550°C 1050°C	1.2~2.6
2	i	5	Cu +N i +Sn	,	2.5~4.0
3		7	Cu+Ni+Sn	*	2, 5~4.0
 4		7	Ni+8n	*	0.5~2.4
Б.	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7	Cu+Ni+SnZn		2.0~4.0
6	,,	10	Cu+Ni+8n		3.4~5.
7	Ag 100%	7	Cu+Ni+8n	"	2.6~3
В	AgiPd (80:20)	7	Cu+Ni+Sn	•	2.4~4
9	Pd:Au (60:40)	7	Cu+Ni+8n		2.5~4.
1 0	Ag: Pd: Pt	. 7	Cu+Ni+Sn	-	2.1~4
1 1	Ag: Pd: Au (80:10:10)	7	Cu+Ni+Sn	-	2.4~4.

表から分るととは、先ナフリットが5%のように少ないときは引張り強度が低いので或る量以上の都合を要することである。しかし、フリットが7%の場合でも下地金解にニッケルを直接電影すると引張強度が動いことが分る。さらに最外表面に併せれば傷合金が存在すると半田が付きあく、半田の強度に寄与することが分つた(表には現わ

れていないが)。さらに耐熱強度はいずれも 3 5 D で 1 O 秒間以上であり満足なものであつた。

以上のように、本発明によると引張り無度及び 耐熱強度のいずれもが充分に大きい程暦チップコ ンデンサが得られることが分る。

また本発明の方法によると能率的な電極形成が 機成されることが分る。

上記の電報及びその電着方法は磁器材料を基体とする抵抗器の製造においてそのまま適用できることは明らかである。第4図はその例を示す。第1図と共通な部分は同一の参照背号を用いた。2'は皮膜要抵抗体である。図から明らかなように、第1図に関する説明がそつくり成立つのでことでは説明を省略する。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による独勝チップコンデンサの 図式的な新面図、第2 図は本発明の方法の実施装 世の一部破断断面図、第5 図は他の実施装置の一 都破断断面図、及び第4 図は本発明の抵抗器の図式 特閒昭54--157296:4)

的な新面図である。

図中主要な部材は次の通りである。

1: 新電体または 磁器、 2: 内部 電極、 5: 下地 金属層、 4: 網層、 5: ニッケル層、 6: 網また は 総合金層、 8: 電板、 1 4: 個板パレル、 1 5, 1 6: リング 状電板、 1 7: 穴、 1 8: ギャー、 1 9: シャフト、 2 0: ブラシ、 2 1: 磁器コン デンサ業体、 2 2: 電解槽、 2 3: 電板、 2 8: パイプ、 2 9: 穴、 3 0: 気油。

代理人の氏名 倉 内 幕 弘

同 倉橋 咲

